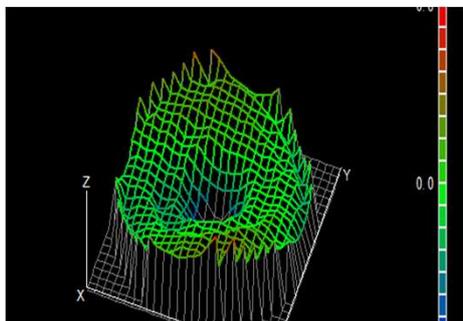


## セラミックス円盤 平面加工

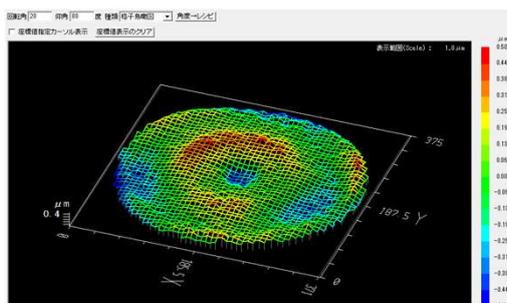
アルミナ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) Φ485×20t



平面度 P-V1.47 μm  
加工機 GSR-600  
測定機 SF-640M

## セラミックス円盤 平面加工

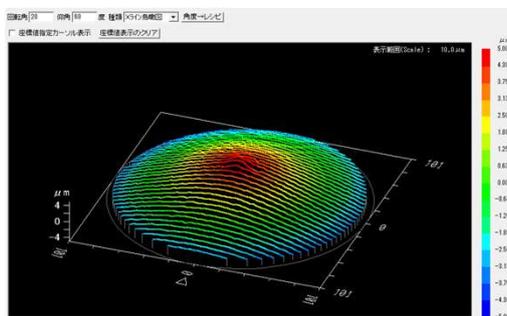
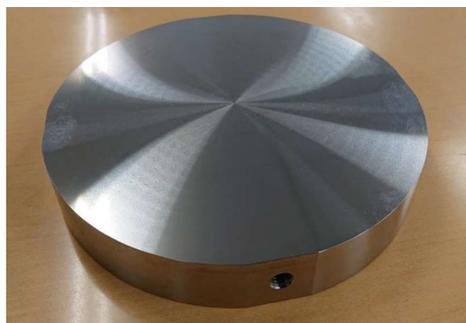
アルミナ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) Φ360×15t



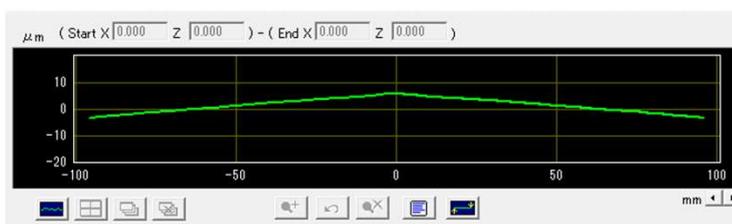
平面度 P-V1.54 μm  
加工機 GSR-600  
測定機 SF-640M  
ナノメトロ700FR

## テーパ加工

S45C φ300x22t

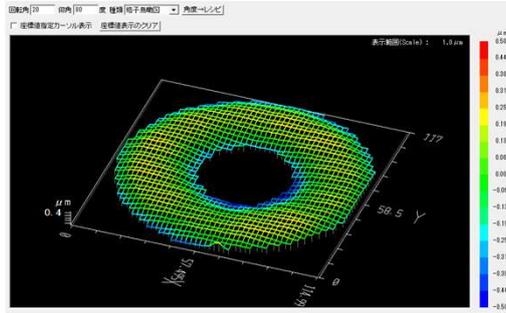


平面度 P-V9.36 μm  
加工機 GSR-600  
測定機 SF-640M



## リングワーク 鏡面加工

SKS3  $\phi 120 \times \phi 30 \times 25t$

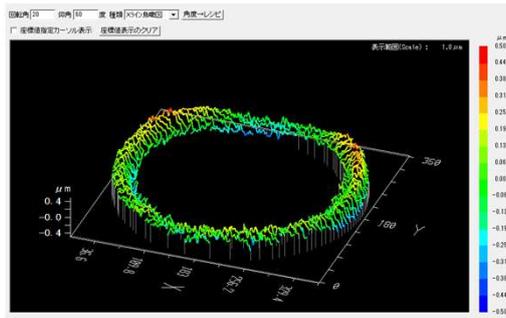


平面度  
面相度  
加工機  
測定機

P-V0.69  $\mu\text{m}$   
Ra0.0145  $\mu\text{m}$   
GSR-600  
SF-640M  
ナノメトロ700FR

## セラミックスリング 平面加工

アルミナ ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )  $\phi 360 \times \phi 280 \times 30t$

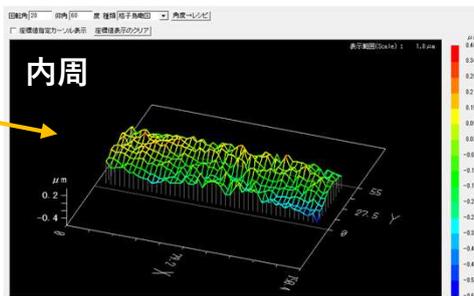
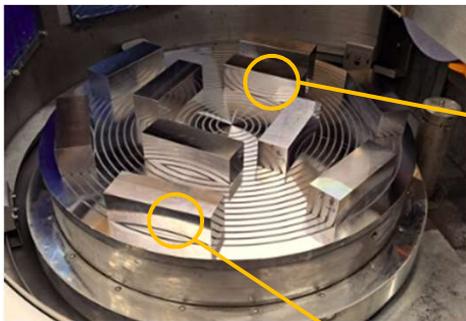


平面度  
加工機  
測定機

P-V1.54  $\mu\text{m}$   
GSR-600  
SF-640M  
ナノメトロ700FR

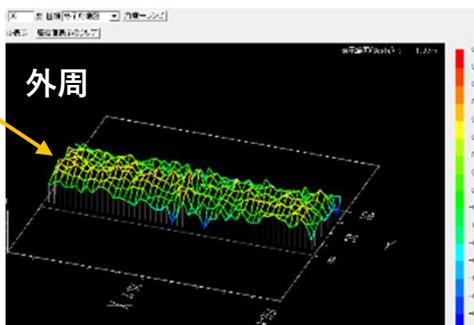
## 断続研削 内周/外周

S45C 50x50x150



平面度  
加工機  
測定機

P-V0.87  $\mu\text{m}$   
GSR-600  
SF-640M



平面度  
加工機  
測定機

P-V1.20  $\mu\text{m}$   
GSR-600  
SF-640M